## 作业

● 证明二维单元K上迹定理

$$|e|^{-1} \, \|\xi\|_{0,e}^2 \leq C \Big( h_K^{-2} \, \|\xi\|_{0,K}^2 + |\xi|_{1,K}^2 \, \Big), \; \forall \xi \in H^1(K)$$

Hint: 利用仿射变换以及尺度(scailing)技巧

• 对于一维单元e证明

$$\begin{aligned} \left\| \xi - P_e^0 \xi \right\|_{0,e} &\leq \frac{|e|}{\pi} |\xi|_{1,e} \,, \ \forall \xi \in H^1(e) \\ \left\| \xi \right\|_{0,e} &\leq \frac{|e|}{\pi} |\xi|_{1,e} \,, \ \forall \xi \in H^0_0(e) \end{aligned}$$

Hint: 考虑特征值问题 $-\frac{\partial^2 \xi}{\partial s^2} = \lambda \xi \, \hat{\epsilon} \, \xi \in H^1(e)$ 和 $\xi \in H^1_0(e)$ 的特征函数以及最小特征值

• 证明

$$||v - P_e v||_{0,e} = \inf_{c \in \mathbb{R}} ||v - c||_{0,e}$$

• 证明Morley元的 $H^1$ 范数误差估计